

Feature Selection Using Logistic Regression:

(Semiconductor Manufacturing Process Data)

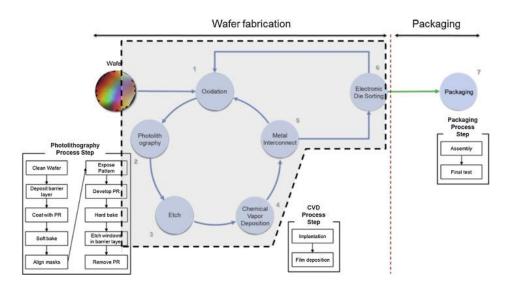
주건재

OVERVIEW

- 1. INTRODUCTION
- 2. DATA
- 3. MODEL
- 4. RESULT

1. INTRODUCTION

1.1 TOPIC



Research Question

Wafer 제조 공정 중 수집한 센서데이터로 Wafer결함을 예측하고 Logistic Regression 모델을 통해 중요한 Feature(센서)를 선택한다.

Goals

1st goal: 적절한 Feature의 개수를 정의하고 선택한다.

2nd goal: Highly Imbalance 데이터를 적절한 방법으로 처리한다.

1.2 DATA OVERVIEW

Data Description

독립변수: Wafer 공정 중 수집한 590개 Sensor Data와 Time

종속변수: Wafer 불량 여부 (-1:양품, 1: 불량)

(각 Sensor가 무엇을 측정하는지는 모름)

Data Resource: uci ML Repository (https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SECOM)

	Time	0	1	2	3	4	5	6	7	8	 581	582	583	584	585	586	587	588	589	Pass/Fail
0	2008- 07-19 11:55:00	3030.93	2564.00	2187.7333	1411.1265	1.3602	100.0	97.6133	0.1242	1.5005	 NaN	0.5005	0.0118	0.0035	2.3630	NaN	NaN	NaN	NaN	-1
1	2008- 07-19 12:32:00	3095.78	2465.14	2230.4222	1463.6606	0.8294	100.0	102.3433	0.1247	1.4966	 208.2045	0.5019	0.0223	0.0055	4.4447	0.0096	0.0201	0.0060	208.2045	-1

Data Summary

Data shape: (1567, 592)

Data Types: float64 590 object 1 int64 1

Name: Types, dtype: int64

Types	Counts	Uniques	Nulls	Min	Max
float64	1561	1521	6	2743.24	3356.35
float64	1560	1505	7	2158.75	2846.44
float64	1565	393	2	-0.0349	0.053
float64	1561	36	6	-0.003	0.0023
float64	1561	30	6	-0.0024	0.0017
float64	1561	2	6	0	0
float64	1561	1421	6	-5.2717	2.5698
float64	1561	273	6	-0.5283	0.8854
int64	1567	2	0	-1	1
object	1567	1534	0	2008-01-08 02:02:00	2008-12-10 18:47:00
	float64 float64 float64 float64 float64 float64 float64 float64 int64	float64 1561 float64 1560 float64 1565 float64 1561 float64 1561 float64 1561 float64 1561 float64 1561 int64 1567	float64 1561 1521 float64 1560 1505 float64 1565 393 float64 1561 36 float64 1561 30 float64 1561 2 float64 1561 2 float64 1561 1421 float64 1561 273 int64 1567 2	float64 1561 1521 6 float64 1560 1505 7 float64 1565 393 2 float64 1561 36 6 float64 1561 30 6 float64 1561 2 6 float64 1561 1421 6 float64 1561 273 6 int64 1567 2 0	float64 1561 1521 6 2743.24 float64 1560 1505 7 2158.75 float64 1565 393 2 -0.0349 float64 1561 36 6 -0.003 float64 1561 30 6 -0.0024 float64 1561 2 6 0 float64 1561 1421 6 -5.2717 float64 1561 273 6 -0.5283 int64 1567 2 0 -1

1.3 OUT LINE

작업	3월 22일	3월 29일	4월 5일	4월 12일	4월 19일
데이터 찾기					
문제 정의					
1차 발표					
전처리					
EDA					
Feature 선택 (correlation)					
Regression 모델링					
Feature간 상관성 확인 및 선택					
후행연구 제안					
발표자료					
최종 발표					
리포트 작성					

2. DATA

3. MODEL

4. RESULT

Q&A